

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ARTT. 76, COMMA 5, LETTERA A) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.
RUP: Rosario Corrado Spinella

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: gara a procedura aperta con modalità telematica su piattaforma Asp Consip per l'affidamento della fornitura, installazione di un "*Cluster di sistema plasma enhanced chemical vapour deposition*" (PECVD) da consegnare ed installare presso la sede di Catania dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del progetto di potenziamento infrastrutturale denominato "Beyond_Nano".

CIG: 93270583C0

CUP: G66J17000350007

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Importo a base d'asta: € 819.672,00 oltre IVA

Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: € 0,00

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Offerte ricevute: n° 3

Aggiudicatario: **G.GAMBETTI KENOLOGIA** srl sede legale in Binasco Via Alessandro Volta n. 27, p.i. 08000120157

Valore finale dell'appalto: € 819.600,00 (euro ottocentodiciannovemilaseicento/00)

Provvedimento di aggiudicazione: Prot. n. 7994 del 03.11.2022

Subappalto: No

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia, Catania

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – gare@imm.cnr.it

Il Direttore IMM-CNR
Dott. Vittorio Privitera